利用技術

レーザープラズマ電子加速の新展開 一指先サイズの電子加速器の実現に向けて一



森 道昭 Mori Michiaki

1 はじめに

放射線によるがん治療は、外科手術に比べて身体 への負担が大幅に少なく患者の生活の質(QOL)を 高める治療法である。先進国では、がん患者の半数 以上が放射線治療を受ける等広く認知をされ、近年 ではより効果が高くかつより身近な治療法としての 高度化への期待も高まっている。この治療法には、 身体の外部から放射線を照射する方法や、カテーテ ルを用いて放射線源を患部近くに届ける方法等があ るものの、いずれの方法も健全な部位の被ばくを避 けることができない課題がある。また、加速器の運 転による放射線の管理や放射線源の取扱いには注意 が必要であり、更に装置価格の抑制や運用コストの 低減等も重要な課題となっている。

一方、レーザープラズマ電子加速は原理的に加速 器を非常にコンパクトに構成できるメリットがあ り、小型なシステムで超大型加速器を超越する高エ ネルギーを目指した研究開発が進んでいる。最近、 レーザープラズマ電子加速の新たな展開として、こ れまでとは異なる電子線発生の手法と応用が提案さ れている。これは前記の課題に対して有効な手法と して期待をされており、筆者らはその原理実証を 行ったので一部を抜粋する形で紹介する。

2 レーザープラズマ電子加速

粒子加速器は電子やイオン等の電荷を持つ粒子を

加速する装置であり, 医療だけでなく, 産業や科学 研究の分野でも多様に利用されている。しかし, 特 に高エネルギー加速器においては装置規模が大きな 課題となっており, 加速器の大幅な小型化が希求さ れている。また, 医療や産業での用途では, 装置の 小型化だけでなく, 必要な粒子を手軽に使える技術 も求められ, 今後の医療や産業の発展にとって重要 な課題となっている。

一方. レーザープラズマ電子加速は. 45年前の 田島・ドーソンによる理論的な提唱¹⁾から、チャー プパルス増幅法²⁾による高ピーク出力の超短パル スレーザー装置の革新的な小型化により大きく進ん できた。ピーク出力の高い超短パルスレーザー光を 凹面鏡等の集光光学素子で集光し物質に照射する と、物質の原子から電子を剥ぎ取り、プラズマ状態 が生成される。更に強度が高まると、プラズマ内に 電子密度の異なる領域が交互に現れる「粗密波」が レーザー光の進行方向にレーザーパルスに追従する 形で発生する。この粗密波は、電子密度の高い領域 から低い領域に向かって電子を加速させる電場(加 速場)を持つことから、この加速機構を「レーザー プラズマ加速」と呼ぶ。また、このようなプラズマ によって生み出される電界強度は一般的な粒子加速 器の数百~数千倍に相当するため、粒子加速器の格 段の小型化が期待されている。このような背景から. 世界的なトレンドとして、レーザー装置のピーク出 力の増強による高エネルギー化をメインとした研究 が展開され、最近では10 cmの加速長で10 GeV級 の電子線の発生に成功する等進展している³⁾。

近年、新たな展開として小型で比較的ピーク出力 の低いレーザーと従来に比べ2~3 桁程度高い密度 のプラズマを使い. 産業や医療分野に応じた比較的 低いエネルギーの電子を必要な数だけ生成できるこ とが提案されている。その鍵は高密度のプラズマで ある。レーザー光によって生成されるプラズマを媒 体とする加速場は前述のようにレーザー光に追従す る形で形成される。したがってその伝搬速度は光の 伝播速度に等しい。他方でプラズマは電子とイオン が混在した荷電粒子で構成されているため、電磁波 の一種である光(レーザー光)はプラズマの応答を 伴いながら伝搬し分散が発生する。この分散によっ てレーザー光の伝搬速度(群速度)はプラズマ密度 の増加で低下し、最終的に0に収束する(この0と なるプラズマ密度を臨界密度と呼ぶ)。したがって 臨界密度に近いプラズマ密度では電子の加速を担う 粗密波の速度が非常に遅く, 見込める加速電子のエ ネルギーが低いため、最近までほとんど研究が進ん でいなかった。しかし、加速距離が数 um 程度と非 常に短く、またメカニズム上、比較的弱いレーザー 強度でも加速できるという特長があることから、超 小型の加速器としての提案がなされた4)。更にその特 徴を活かした応用として、ファイバーレーザーベー スによる加速器型小線源治療が提案され、既存の RIベースの小線源治療法を比較対象とするコスト を含めた優位性と実現に向けた研究開発の指針が示 された⁵⁾。しかし、提案では、高密度プラズマの生 成にカーボンナノチューブの非束縛電子の利用を想 定する等.現状のレーザープラズマ電子加速の手法 から大きく離れているため実証が難しい。そこで筆 者らはよりシンプルで汎用性の高いマイクロチャン ネルプレートという材料に着目し、広く行われてい るレーザープラズマ電子加速実験に近い形での原理 実証を進めることとした。

3 マイクロチャンネルプレート(MCP)を用いた原理実証

高強度レーザー光を駆動源とした高エネルギーの 電子線は、通常、レーザー光を放物面鏡等で集光さ せ、1 cm² あたりエクサ(100 京、10¹⁸) W を超え る非常に高いレーザー強度(ピーク出力を集光面積 で割ったもの)でガスや固体等の材料に照射して発



図1 マイクロチャンネルプレート 左:実物写真 右:顕 微鏡拡大写真 実験ではホール径 10 µm・ピッチ 12.5 µm のものを用いた(右図下拡大 写真)

生させる。固体材料を使った手法では、 レーザーパ ルスの立上がりエッジでのレーザーアブレーション によるプラズマ化を含んだ気化拡散とメインパルス による粗密波形成の二段階で加速場を生成する。し かし、高密度プラズマはスケール長が非常に短くま た安定的な保持も難しい。他方でシート状の固体材 料を用いる場合、レーザーの進行方向に電子線が発 生するためこの材料が電子線の伝送を妨げる本質的 な問題もあり、これらの課題に対する工夫が必要で ある。そこで筆者らはマイクロチャンネルプレート に着目した(図1)。マイクロチャンネルプレート とは孔径が数 um~数百 um のガラス毛細管(キャ ピラリー)を規則正しく二次元的に配列したガラス プレートであり、光電子増倍管等で利用されている。 この狭小のチャンネルを使うことで、キャピラリー 内部でレーザーアブレーションによって生成される プラズマは効率的に閉じ込められるため良好な高密 度状態の維持が期待できる。更にキャピラリーは中 空構造のため、発生した電子線は固体材料の阻害を 受けること無く効果的に伝送することもできる。こ のようにキャピラリー構造は高密度プラズマ生成と 電子線の伝送の双方においてメリットが期待できる ことから、実際にこれを用いて原理実証実験を行っ た。

実証実験は量子科学技術研究開発機構関西光量子 科学研究所にある小型チタンサファイアテラワット レーザー装置 JLITE-X を用いて行った。この装置 から発生するパルスレーザー光を図2のイメージ で,真空容器内に焦点距離646 mmの軸外し放物面 鏡で内径10 µm・厚み400 µmのマイクロチャンネル プレート(ターゲット)上にスポット径30 µm(e⁻²径)



図2 電子線発生のイメージ

ガラスプレートに細い穴が等間隔に並んだマイクロチャンネルプレート (中央) にレーザー光(左)を照射し,指向性の高い電子線(右)を発 生させる

で集光し、レーザーエネルギー及びレーザー強度を 変化させた際の電子線のエネルギースペクトルと空 間分布の変遷を調べた。

図3に実験で得られた有効励起レーザーエネル ギー27 mJ 及び6 mJ それぞれにおけるレーザー強 度の変化に対する電子線のエネルギースペクトルの 変遷を示す。双方ともレーザーエネルギー一定のも とパルス幅を変化(40 fs~1 ps) させることでレー ザー強度を変化させた。27 mJ 及び6 mJ いずれに おいても電子の低いエネルギー領域でレーザープラ ズマ加速では典型的な Maxwell-Boltzmann 様のエネ ルギー分布を観測した。この構造はレーザー強度の 増加で変化し、特に高い励起強度、具体的には4× 10^{17} W/cm² 及び1×10¹⁸ W/cm² において 300 keV 付近の高エネルギー領域でこぶ構造が出現した。こ のこぶ構造はコンピューターシミュレーションか ら、高いレーザー強度ではキャピラリー内部での比 較的プラズマ密度の低い領域から発生していること が分かった。またこれまで行ってきた低密度プラズ マでのレーザープラズマ電子加速実験の視点から. 低密度での加速電子の発生には十分に高い励起強度 が必要なことは自明のため、その点でもリーズナブ ルである。

図4にこの結果を元にした100 keV 付近での電子 線の有効温度のレーザー強度依存性を示す。スケー ルとしては27 mJ 励起で0.4 乗則,6 mJ 励起で 0.13 乗則であり,通常のレーザー加熱としてよく知 られているレーザー光の振動運動(Quiver 運動)の 1 乗則に比べて明らかに鈍感である。このように低



図3 得られた電子線のエネルギースペクトル 上:27 mJ 励起時、下:6 mJ 励起時⁶

いピーク出力の励起でも臨界密度近辺の高密度プラ ズマを使うことによって高エネルギーの電子線が発 生できることが明らかとなった。

一方,電子線の角度分布については,電子線の拡 がり角は電子線のエネルギー分布が変化しているに もかかわらず概ね 30 mrad (半値半角) であった (図5)。マイクロチャンネルプレートは微小な筒で 構成されるためX線管等指向性を持たない線源から 発する放射線をコリメートさせるのに有効であるこ とは古くから知られている⁷⁾。これに基づく理論上 の誘導角が約 25 mrad であることからこれが有効に 機能したものと考えられる。またこの理論に従うと 発散角はマイクロチャンネルプレートの厚みで制御



図4 発生した電子線の有効温度のレーザー強度依存性



図 5 電子線の発散角(半値半角)の有効励起エネルギー 27 mJにおける励起レーザー強度依存性と典型的なイメージ⁶

することができる。特に今回の実証で使ったマイク ロチャンネルプレートの厚みは400 µm と薄く、こ れを厚くすることは容易であり、より高いコリメー ション性が期待できる。このように狭小キャピラ リー構造は当初の目的の高密度プラズマ生成や電子 の効率的な伝搬以外に発散角の抑制においても優位 性があることが実証実験から明らかになった。

4 まとめ

レーザープラズマ電子加速の新たな展開について 紹介を行った。近年のレーザー技術の進歩によって, ファイバーレーザーに代表される可搬性に優れる高 ピーク出力レーザー装置の開発が急ピッチで進み装 置コストも大幅に低減している。本高密度プラズマ 加速に関する実証は,レーザープラズマ電子加速の 敷居を下げ,より身近な応用に結びつくものと考え られる。

謝辞

本解説の内容は、量子科学技術研究開発機構 小 瀧秀行氏,林由紀雄氏,神門正城氏,近藤公伯氏, 河内哲哉氏,米カリフォルニア大学アーバイン校 Ernesto Barraza-Valdez 氏,田島俊樹教授,及び加 ウォータールー大学 Donna Strickland 教授との共同 メンバーを中心とする成果である。また、レーザー 駆動電子加速研究については、JST 未来社会創造事 業 JPMJMI17A1 及び日本学術振興会科学研究費補 助金 20K12505 及び 23K11716 を受け実施している。

参考文献

- 1) T. Tajima, et al., Phys. Rev. Lett., 43, 267 (1979)
- 2) D. Strickland, et al., Opt. Comm., 56, 219 (1985)
- 3) C. Aniculaesei, et al., Matter Radiat. Extremes, 9, 014001 (2024)
- 4) B. S. Nicks, et al., Photonics, 8, 216 (2021)
- 5) D. Roa, et al., Photonics, 9, 403 (2022)
- 6) M. Mori, et al., AIP Advances, 14, 035153 (2024)
- 7) N. Yamaguchi, et al., Rev. Sci. Instrum., 58, 43 (1987)

((国研)量子科学技術研究開発機構 関西光量子科 学研究所)